

「森と芸術」展覧会関連イベント

庭園の森を描く

「森と芸術」展は、古今の美術品の中にさまざまな森の表現を見出し、「人間にとって森とは何か」を問いかける展覧会です。

このワークショップは、画家の日高理恵子さんとともに東京都庭園美術館の庭園を散策し、作品制作のポイントを伺いながら、参加者自身に森への想いを描きだしてもらおう試みです。ワークショップに参加して、皆さんの「心の中にひそむ森」を描いてみませんか。作品制作後、日高さんに講評をしていただきます。

講師：日高理恵子さん（画家）

講師略歴：

武蔵野美術大学造形学部日本画学科卒業。同大学院造形研究科美術専攻修了。東京を拠点に制作活動を行っている。樹木をモノクロームで描き、独特な静謐感のたどる作品は定評があり、国立国際美術館（大阪）、広島市現代美術館（広島）、東京国立近代美術館（東京）、ザクセン州立美術館銅版画館（ドイツ）などで多くの作品がパブリックコレクションとなっている。

日時：5月21日（土）・6月4日（土）両日とも参加可能な方
いずれも午後2時～4時30分

*5月21日～6月4日までの間に、各自作品を完成
期間中有効な東京都庭園美術館の入園券10回分付

募集人数：20名

作品サイズ：F10（53×46cm）程度のスケッチブックまたはボード
と画材は各自でご持参ください。園内はイーゼルが使
えません。あらかじめご了承ください

参加費：3,000円（初回に一括でお支払いいただきます）

応募方法：往復葉書に、①氏名（ふりがな）②住所③電話番号④希
望のイベント名をご記入の上、下記までお送り下さい。
当日消印有効。応募葉書1枚につき1名様の応募に限
ります。
応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

宛先：〒108-0071 東京都港区白金台5-21-9
東京都庭園美術館「森と芸術」展係

申し込み締め切り：5月7日（土）（当日消印有効）

スケジュール：

5月21日（土）

13:30 受付開始

14:00 講師より、自身の作品制作への取り組みについてお話を伺います

14:30 講師と庭園を散策しながら制作のポイントを伺います

15:00 制作開始

16:30 終了・解散

*5月21日～6月4日までは、各自庭園で創作活動

6月4日（土）

13:30 受付開始

14:00 講師よりポイントアドバイス

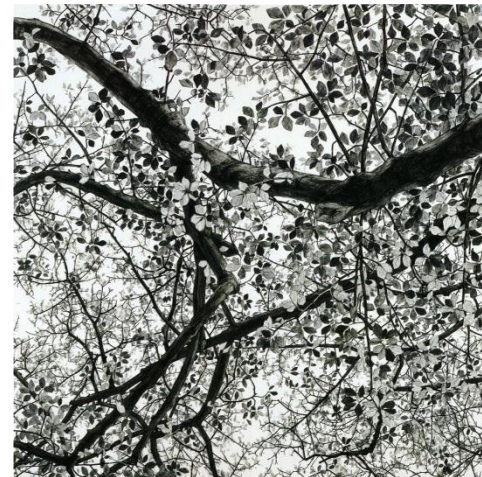
14:15 各自完成に向けて制作開始。

15:00 講評会（美術館芝生広場）

16:30 終了・解散



Photo:Mie Morimoto,courtesy of Tomio Koyama Gallery



《空との距離II》2002,Pigment on paper,240×240cm
©Rieko Hidaka,courtesy of Tomio Koyama Gallery
Photo:Yoshitaka Uchida



《空との距離VI》2008,Pigment on paper,240×240cm
©Rieko Hidaka,courtesy of Tomio Koyama Gallery
Photo:Yoshitaka Uchida

東京都庭園美術館

TOKYO METROPOLITAN TEIEN ART MUSEUM



TEL.03-3443-0201 東京都港区白金台5-21-9

<http://www.teien-art-museum.ne.jp/>

JR山手線「目黒駅」東口、東急目黒線「目黒駅」正面口より徒歩7分
都営三田線、東京メトロ南北線「白金台駅」1番出口より徒歩6分